

有機デバイス研究用蒸着装置 E-100シリーズにJの誕生



E-100J

E-100

本装置は「有機デバイス研究用蒸着装置」として高い評価をいただいております「E-100」の機能を生かした下位モデルです。本装置は「E-100」の特徴をそのままに自動排気制御の機能を省きコストを抑えています。

特徴 ターボ排気ポンプを備えた高真空排気チャンバーに蒸発源8源を放射上に配置しております。
1、電源を増設すれば多元同時蒸着が可能です。
2、チャンバーの両横にはJIS150フランジを設けています。
グローブボックスへの接続や弊社製（E-100）と接続してマルチチャンバー蒸着が可能になります。
将来の用途変更（例えば電子銃取り付け）等に備えてチャンバー下部には取り外し可能な大口径フランジを装備しています。

詳細な仕様および資料は、当社までお問い合わせください。

<http://www.als-tech.jp>

取り扱い品目

真空実験装置・真空部品・真空計測器・グローブボックス・他

株式会社 エイエルエステクノロジー

本社 東京都三鷹市下連雀3-38-4 〒181-0013 三鷹産業プラザビル
TEL 0422-70-0581 FAX0422-70-0582
sales@als-tech.jp, <http://www.als-tech.jp>